

篭島 靖, 青木貞雄\*

高エネルギー物理学研究所放射光実験施設<br />

 ・筑波大学物理工学系

## Optical Properties of a Zone Plate and Its Application to Soft X-Ray Microscopes

#### Yasushi KAGOSHIMA and Sadao AOKI\*

Photon Factory, National Laboratory for High Energy Physics Institute of Applied Physics, University of Tsukuba

Optical properties of a zone plate are summarized. In order to achieve its ideal performance it must be monochromatically illuminated because its focusing or imaging function is s produced by the interference among all waves diffracted at each open zone. The practical image formation by a zone plate is diagrammatically analyzed for the typical three cases. First, a nonperiodic object is illuminated by a monochromatic plane wave. Secondly, it is illuminated by undulator radiation. Finally, a one-dimensional transmission grating used as an example of periodic objects is illuminated by the undulator radiation. The peculiar function of a zone plate in comparison with the normal refractive lenses is explained by using Abbe's theory. Recent activities in soft x-ray microscopes employing zone plates are briefly reviewed. Their spatial resolution is around 500 Å, which depends on the microfabrication technique.

1.はじめに

波長が数Åから数十Åの軟X線は、生物試料の 観察を目的とする顕微鏡の光源として優れた特長 を持っている。まず、①波長が分子の大きさと同

程度なので原理的に分子レベルの空間分解能が得 られる。②吸収係数の大きさが、透過法を用いて 厚さが数μm程度の細胞をそのまま観察するのに 適した大きさである。③吸収端を利用した差分法 を用いれば無染色で特定の原子の空間分布をコン トラスト良く検出できる。④大気中の試料の観察 ができ,さらに波長域を23~44Åに限れば,水溶 液中の試料の観察も可能である。電子顕微鏡と 比較した場合,空間分解能は劣るものの,②,③, ④の内容は軟X線顕微鏡にみの可能なものである。 このように,軟X線顕微鏡は生きた生物試料の高 空間分解能・実時間観察を可能にする顕微鏡とし て注目されている。

現在、軟X線顕微鏡の実用化を目指して多くの グループがその開発を進めているい。それらの顕 微鏡に利用されている光学素子は、ゾーンプレー ト、ウォルターミラー、シュバルツシルトミラー などであり、その性能は超微細・超精密・薄膜製 作技術といった半導体産業に関連する技術の進歩 に依存している。ゾーンプレートは光の回折現象 を利用した素子なので、色収差を避けるためには 照明光に単色性が必要となり、その分だけ光源に 要求される単位バンド幅当りの強度が高くなる。 ウォルターミラーは同軸の回転楕円面と回転双曲 面を組み合わせたミラーである。斜入射光学系な ので高い反射率が得られるが、非球面であるため に高い形状精度が要求される。シュバルツシルト ミラーは直入射光学系を利用できるので大きな立 体角を得易く、球面なので製作精度も高い。しか し、軟X線領域で実用的な反射率を得るためには 多層膜コーティングをする必要があり、その製作 段階での反射面の凹凸が問題となる。それぞれ長 所と短所を持ち合わせているが、空間分解能に着 目した場合、現時点では、ゾーンプレートが最も 高い分解能を得ている。本稿では、軟X線顕微鏡 の光学素子としてゾーンプレートに注目し、その 基本となる光学的性質をまとめたあと、ゾーンプ レートの通常のレンズとは異なる特殊な像形成の 作用を光源がアンジュレータ光(スペクトルが基 本波とその高調波からなる)の場合を中心に解析 し、最後にゾーンプレートを用いた軟X線顕微鏡 の現状をレビューする。

2.ゾーンプレート

#### 2-1.光学的性質

ゾーンプレートは図2-1に示すような,入射 光に対して透明,不透明の輪帯を交互に繰り返し た透過型円形回折格子である。奇数番目の輪帯が 透明なものを正のゾーンプレートといい,偶数番 目の輪帯が透明なものを負のゾーンプレートとい う。ゾーンプレートの焦点距離は,入射光の波長 をλとしたとき図2-2に示すように,隣り合う 境界による光路差がλ/2であるという条件から



Fig. 2 - 1 Parameters of a zone plate -



Fig. 2 - 2 Description of the imaging function of a zone plate.

導くことができる。すなわち、物体と像がともに 光軸上にあるとし、物体からゾーンプレートまで の距離とゾーンプレートから像までの距離をそれ ぞれ z<sub>1</sub>及び z<sub>2</sub>, ゾーンプレートのn番目の境界 の半径をr<sub>n</sub>とすると

$$z_1 + z_2 + n\lambda / 2 = (z_1^2 + r_n^2)^{1/2} + (z_2^2 + r_n^2)^{1/2}$$
  
2 - 1

が成り立てばよい。右辺を展開して整理すると,

$$n \lambda = r_{n^{2}} \left( \frac{1}{z_{1}} + \frac{1}{z_{2}} \right) - \frac{1}{4} r_{n^{4}}$$
$$\left( \frac{1}{z_{1}^{3}} + \frac{1}{z_{2}^{3}} \right) + \dots 2 - 2$$

となり,  $r_{\pi} \ll z_1, z_2$ ならば右辺の高次項は無視で きて

$$f = r_n^2 / n \lambda$$
$$= r_1^2 / \lambda \qquad 2 - 3$$

とおけば、薄レンズの結像公式

$$1/z_1 + 1/z_2 = 1/f$$
 2 - 4

が成立ち, ゾーンプレートがレンズの働きをする ことがわかる。n番目の境界の半径は, 2-3式 から

 $r_n = (n f \lambda)^{1/2}, n=1, 2, \dots, N = 2-5$ 

で与えられる。ゾーンプレートの結像作用は回折 光の干渉によって起こるので、高次の焦点も存在 する。 2 - 1 式において n  $\lambda$  / 2 の代わりに n (2 m+1)  $\lambda$  / 2とすれば、2 m+1次の焦点 距離は

 $f_{2m+1} = f / (2m+1), m=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ 

で与えられる。

ゾーンプレートの振幅透過率はフーリエ級数で 表わすことができ、半径 r における値T(r)は正 のゾーンプレートについて<sup>2)</sup>,

$$T(r) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{2K+1}$$
$$sin \frac{2\pi}{2\lambda f} \frac{(2K+1)r^{2}}{2\lambda f}$$
$$= \frac{1}{2} - \frac{i}{\pi} \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{2K+1}$$
$$exp \frac{2\pi i (2K+1)r^{2}}{2\lambda f}$$
$$+ \frac{i}{\pi} \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{2K+1}$$

$$\exp \frac{\frac{-2\pi i (2K+1) r^2}{2\lambda f}}{2 \lambda f} = 2 - 7$$

で表わされる。2-7式から、ゾーンプレートに 波長 $\lambda$ の平面波を垂直に入射させると、第2項は f<sub>2K+1</sub>の各点に焦点を結ぶ収束球面波、第3項は  $-f_{2K+1}$ の各虚焦点から発散する球面波を生ずる ことがわかる。各次数の回折効率は、2-7式の 各項の係数の絶対値の2乗で与えられるので、0 次光、すなわち光軸方向に進む平面波の効率E<sub>0</sub> は、

$$E_0 = (1/2)^2 = 25\%,$$
  $2-8$ 

2m+1次光の効率E<sub>2m+1</sub>は,

$$E_{2m+1} = |i/(2m+1)\pi|^2$$
  $2-9$ 

で与えられる。従って、 $E_1 = 10.1\%, E_3 = 1.12\%, E_5 = 0.4\%$  となる。

また、不透明部分によって、入射光の50%のエネ

2 - 6

ルギーが失われる。このように、振幅透過率が0 と1を繰り返すゾーンプレートでは回折効率が低 いので、不透明輪帯を薄膜にしてそこを通過する 際の光波の位相変化をπとする位相ゾーンプレー トがある。このときの振幅透過率は1と-1の繰 り返しとなり、半径rにおける値は

$$T(r) = \frac{4}{\pi} \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{2K+1}$$
  
sin  $\frac{2 \pi (2K+1) r^{2}}{2 \lambda f}$  2-10

で与えられる。各次数の回折効率は、 $I_0 = 0$ ,  $I_1 = |2i/\pi|^2 = 40.5\%$ ,  $I_2 = |2i/3\pi|^2 = 4.5\%$ となり、4倍の向上が期待できる。実際には、薄膜による吸収が伴うので効率は低下する。

ゾーンプレートをレンズとして用いたときの点 像関数<sup>3-5)</sup>は、ゾーン数NがN≥100ならば、等 しい開口を持つレンズとほぼ同じ関数になること が確かめられている。従って、ゾーンプレートの 空間分解能∆はレーリーの定義、すなわち

$$\Delta = 0.61 \lambda / N . A .$$
 2 -11

を用いて求めることができる。ここで, N.A.は開 口数である。ゾーンプレートのN.A.は,  $r_N \ll$  $f_{2m+1}$  ならば次式で近似できる。

N.A. = sin ( 
$$r_N / f_{2m+1}$$
)  
 $\sim r_N / f_{2m+1}$   
 $\sim (2 m+1) N \lambda / r_N \qquad 2-12$ 

ゾーンプレートの最外輪帯幅δr<sub>λ</sub>は,

$$\delta \mathbf{r}_{N} = \mathbf{r}_{N} - \mathbf{r}_{N-1} \sim \mathbf{r}_{N} / 2 \mathbf{N}$$
 2 - 13

と表わすことができるので, 2-12、13式から開 口数N.A.は,

N.A. = 
$$(2 m+1) \lambda / 2\delta r_N = 2 - 14$$

で与えられる。従って、2-14式を2-11式に代 入して

$$\Delta \sim 1.22 \, \delta r_{N} / (2 m + 1) \qquad 2 - 15$$

という結果が得られる。このように、ゾーンプ レートを結像素子に用いた顕微鏡においては、 ゾーンプレートの最外輪帯幅を狭くすればするほ ど高い分解能が得られることになる。また、利用 する回折次数を高くすれば効率は低くなるがより 高い分解能が得られる。ただし、高次回折を利用 する場合は相対的に強度が高い低次の回折光を除 去する必要がある。

ゾーンプレートは回折効果を利用した光学素子 であるので、色収差を避けるには入射光に単色性 が必要である。入射光の波長変化分を $\Delta \lambda$ とし、 それに伴う焦点距離の変化分を $\Delta f$ とすると2-3、 2-6式から、

$$|\lambda / \Delta \lambda| = |\mathbf{f}_{2m+1} / \Delta \mathbf{f}_{2m+1}| = 2 - 16$$

が得られ、軸上強度が焦点の80%を下らない範囲 という焦点深度の定義<sup>6)</sup>

$$|\Delta \mathbf{f}_{2m+1}| = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\mathbf{f}_{2m+1}}{\mathbf{r}_{N}}\right)^{2} \qquad 2 - 17$$

を用いれば,入射光に求められる単色性 λ / Δ λ は,

$$\lambda / \Delta \lambda \ge N (2m+1)$$
  $2-18$ 

となる。従って、2-15式の空間分解能を得るためには、この条件が満足されていなければならない。逆に、入射光の単色性が2-18式を満たしていないときには色収差の影響が無視できなくなる。

ゾーンプレートの色収差は、入射光の単色性を用いて表わすことができ、縦方向及び横方向の色収差をそれぞれΔz,Δxとすると、

$\Delta z = f_{2m+1} / (\lambda / \Delta \lambda)$ incidence	2 - 19
$\Delta x = r_N / (\lambda / \Delta \lambda)$ incidence	2 - 20

であたえられる")。

一方,焦点距離が波長によって異なることを利 用すれば、ゾーンプレートを分散素子として用い ることができる。これは直線型分光器(Linear Monochromator)と呼ばれている。その原理を 図2-3に示す<sup>8)</sup>。直径Dのゾーンプレートが白 色平行光を集光する場合を考える。入射光の波長 によって焦点を結ぶ位置が異なるので、ゾーンプ レートの後方の光軸上にピンホールを置けば、 ゾーンプレートとピンホールとの間の距離を焦点 距離とする波長だけがピンホールを通過すること になる。ピンホールの直径をdとすれば、得られ る波長分解能は横方向の色収差の大きさがdに等 しいとおけばよいので、2-20式から

$$\frac{\lambda}{\Delta \lambda} \simeq \frac{\mathbf{r}_{N}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{D}}{2\mathbf{d}} \qquad 2-21$$

となる。この直線型分光器はドイツのゲッチンゲ ン大学のグループが開発したもので<sup>\*)</sup>, BESSY で稼働中の軟X線顕微鏡に応用されている<sup>\*)</sup>。

### 2-2.軟×線用ゾーンプレート

軟X線用ゾーンプレートの製作法には、紫外線 レーザーを用いるホログラフィック法と電子ビー ムリソグラフィー法とがある。現在は、後者の方 が主流である。前述のゲッチンゲン大学のグルー プはアルゴンレーザーの2倍高調波(2570Å)を 用い、ホログラフィック法により最外輪帯幅580 Åのゾーンプレートを製作している<sup>99</sup>。電子ビー ム法としてはアメリカのIBM<sup>109</sup>とドイツのアー



# Fig. 2 - 3 Principle of a zone plate linear monochromator

ヘン工科大学のグループ<sup>11)</sup>がそれぞれ最外輪帯 幅500Åのものを製作している。ゾーンプレート の不透明部分には、X線吸収率が大きく比較的加 工性のよい金が従来から用いられており、パター ンの形成法としては電気メッキ法が一般に利用さ れている。また、金と同程度のX線吸収率を持ち、 残留応力が小さく強度も高いタンタルを使った ゾーンプレートも作られている12)。そこでは RIE(reactive ion etching)を利用している。こ の他に、電子ビーム法の一種としてキングスカ レッジのグループが開発したカーボンコンタミ ネーションリソグラフィー法がある<sup>13)</sup>。この方 法は、カーボンの薄膜に電子ビームを照射した時 に形成される真空中の炭化水素物のコンタミネー ションによってゾーンプレートのパターンを描き、 それをマスクにX線リソグラフィーの手法を用い て金を吸収体とするレプリカゾーンプレートを作 るものである。彼らは、最外輪帯幅がマスクパ ターンで350Å, レプリカで750Åのゾーンプレー トの製作に成功している14)。ゾーンプレートの - パターンの支持には,通常はポリミドあるいは窒 化シリコンの薄膜を用いるが、吸収による効率の 低下をできるだけ抑えるためにスポーク状の支持 体を設け、ゾーンプレートパターンを空間的に浮 いた状態にするフリースタンディング構造のもの

もある。

## 3.ゾーンプレートの像形成

結像光学系においては、用いる結像素子の像形 成の特性を理解することが非常に重要である。 ゾーンプレートは回折を利用した光学素子である ために、異なる回折次数によって生ずる複数の像 が必ず現われる。アンジュレータ光照明の場合は、 異なる高調波の次数による複数の像がさらに加わ り、像形成はより複雑になる。物体が周期性を持 つ場合は、その回折効果も加わり、像形成は一層 複雑になる。ここでは、ゾーンプレートの像形成 を3通りの結像系について解析し、対応する実験 について述べる。なお、ここで述べる内容は Ref.15に既に公表済みである。

#### 3-1.幾何光学的解析

1) 単色光照明下の非周期物体の像形成

最も簡単な結像系は、物体を単色平面波で垂直 に照明する場合(Köhler's central illumination<sup>16)</sup>)である。結像系において基本となる変数 は結像素子の焦点距離である。ゾーンプレートの焦 点距離は2-16式で表わされるので、これを薄レン ズの結像公式に代入すれば、ゾーンプレートの結像 公式として

 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b_{m}} = \frac{m}{f_{1}} (m = 2k+1, k=0, \\ \pm 1, \pm 2, \dots) \qquad 3-1$ 

を得る。ここで, aおよびb<sub>m</sub>は物体からゾーンプ レートまでの距離とゾーンプレートからm次回折 による像までの距離であり, f<sub>1</sub>は1次回折の焦点 距離である。ゾーンプレートの特殊性は全ての回 折次数が各々独立して像を作るということである。

図3-1(a)は、非周期物体を単色平面波で垂直 に照明した場合のゾーンプレートの像形成の様子 を示している。ここでは、ゾーンプレートの回折 は正負の1次のみで,+1次回折の焦点距離がその 結像条件を満たした配置になっている。ゾーンプ レートは凸レンズによる実像(+1 st order real image)と凹レンズによる虚像(-1 st order virtual image)だけでなく,0次回折による物 体と等倍の投影像と,見かけ上凹レンズの焦点 F-,から凹レンズの虚像を投影拡大した像ととら えることができる像が現われる(以後この像を便 宜的に-1次の投影像と呼ぶことにする)。従って, ゾーンプレートを用いて物体を結像するときは, 高次の回折を無視しても少なくとも3種類の像が 現われることになる。図中の変数を満たす方程式 をまとめると以下の2式となる。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b_{+1}} = \frac{1}{f_{+1}}$$
 3 - 2

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b_{-1}} = -\frac{1}{f_{-1}} \qquad 3 - 3$$

-1次の投影像の倍率M\*」は簡単な幾何学から

$$M_{-1}^{s} = 1 + b_{+1}/f_{1}$$
  $3 - 4$ 

で与えられる。ここで上付き添字sは投影像 (Shadow projection image)であることを示し ている。図3-1(a)においては、各々の像はお互 いに重なり合ってしまっていて分離できないこと がわかる。しかしながら、実像だけは倒立像なの で軸外しダイアフラムを用いて照明領域を空間的 に制限することによって実像だけをうまく分離す ることができる。その原理を図3-1(b)に示す。 軸外しダイアフラムを用いてもゾーンプレートの 光軸上の物体に対する取り込み角度、すなわち開 口数(numerical aperture)は変わらないので、 空間分解能は通常の光学系と同じである。もし照 明光が完全な平面波でないならば、焦平面上に集 まる光が一点にならずに面積を持つので投影像も





ボケてしまう。一方,入射光の方向性が完全にラ ンダムならば,投影像は結像面全体に拡がるバッ クグランドとなってしまい,物体の形状を現わさ ないので観察される像は実像だけとなる。

アンジュレータ光には高調波が存在するので, ゾーンプレートの像形成は1)の場合より複雑に なる。アンジュレータ光のn次光の波長は

 $\lambda_n = \lambda_1 / n$  (  $n = 1, 2, \dots$ ) 3 - 5

と書けるので<sup>15)</sup>, アンジュレータ光のn次光に 対するゾーンプレートのm次回折の焦点距離 f<sub>ma</sub>は

$$f_{mn} = n f_{+++} / m$$
  
(m = 2k+1, k=0, ±1, ±2, .....) 3 -6

と書ける。ここで、下付き添字+11はアンジュ レータ光が1次光でゾーンプレートが+1次回折 であることを表わしている。3-1式と同様に3 -6式を薄レンズの結像公式に代入すると

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b_{mn}} = \frac{m}{n f_{++1}} \qquad (m = 2 k+1, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \qquad 3 - 7$$

となる。図3-2は非周期物体がアンジュレータ 光に照明されている場合のゾーンプレートの像形 成の様子を示している。この図は以下の3つの仮 定のもとで描いてある。まず、ゾーンプレートの 回折は正負の1次だけである。二番目にアンジュ レータ光のスペクトルは、1~3次光で構成され ている。三番目に、アンジュレータ光の1次光の +1次焦点距離f<sub>+11</sub>が結像条件を満たしている。 図3-2に示すにように、アンジュレータ光と ゾーンプレートによる結像系においては、アン



Fig. 3 - 2 Image formation by a zone plate when a nonperiodic object is illuminated by undulator radiation. The primary (+11) image can be separated by inserting an off-axis diaphragm with appropriate aperture. The undulator radiation is assumed to consist of from the first to the third harmonics.

ジュレータ光の各高調波の-1次焦点 $F_{-1,i}$ による 正立投影像と, +1次焦点 $F_{+1,i}$ にいったん収束し てその後発散して行く倒立投影像が現われること がわかる。図では、軸外しダイアフラムの直径を 1次光の+1次焦点距離 $f_{+1,i}$ による実像(+11real image) が他の投影像から分離できる大きさに してある。

アンジュレータ光のn次光に対する-1次焦点 F<sub>-1</sub>,の作用による正立投影像の倍率 M<sup>\*</sup>-1, と, +1次焦点F<sub>+1</sub>,による倒立投影像の倍率M<sup>\*</sup>+1, は 簡単な幾何学から

$M_{-1}^{s} = 1 + b_{+11} / n f_{+11}$	3 - 8
$M^{s}_{+1,n} = b_{+1,1}/n f_{+1,1} = 1$	3 - 9

と書ける。この2つの倍率の差は、

 $M_{s_{-1}n}^{s} - M_{+1n}^{s} = 2$  3 - 10

となり、一定である。従って、高倍率になると両

者の倍率がほとんど等しくなるので, 倍率だけで 両者を区別することは難しくなる。ゾーンプレー トの高次回折を含めた各投影像の倍率は

$$M_{mn}^{s} = 1 - mb_{+11}/n f_{+11} .$$

$$(m < 0: E \dot{D} \dot{D} \dot{B} \dot{B})$$

$$M_{mn}^{s} = m b_{+11}/n f_{+11} - 1$$

$$(m > 0: \dot{M} \dot{D} \dot{D} \dot{B} \dot{B})$$

$$(m = 2 k + 1 , k = 0 , \pm 1 , \pm 2 , \dots)$$

$$3 - 11$$

で与えられる。高次回折による投影像は,効率が 低い上に倍率も高いので,その影響は無視できる。

図3-3<sup>17</sup>に示したように,アンジュレータ 光のスペクトルは鋭いピークの奇数次光と鈍い ピークの偶数次光からなるので,奇数次光による 投影像がシャープな像なのに比べて偶数次光によ る投影像は鈍くなる。また,スペクトル全体にわ たって白色光成分が存在するので,隣合う投影像 は完全には分離されない。

308



Fig. 3 – 3 Typical spectral distribution of the undulator radiation<sup>17)</sup>, where the photon energy of the first harmonic is 400 eV.



Fig. 3 – 4 Motion of a monochromatic ray incident on the zone plate imaging system. The diffraction order of the transmission grating, that of a zone plate and the harmonic order of the undulator radiation are represented by subscripts I.m and n, respectively.

 3)アンジュレータ光照明下の周期物体(一次元 透過回折格子)の像形成

物体が周期性を持つ場合は、その回折効果に よって生ずる投影像がさらに加わる。この作用を 考察するために周期物体として最も単純な一次元 透過回折格子を例に挙げる。一次元透過回折格子 の場合から二次元の周期物体の場合へ議論を拡張 することは容易である。単色平面波で物体を照明 した場合,対物レンズの後側焦平面上に物体のフ ラウンホーファー回折パターンが現われるので, 回折格子の場合は各次数に対応する極大値(スペ クトル)が形成される。Abbeによれば<sup>16)</sup>,こ

れらのスペクトルはコヒーレントな二次光源の中 心であり、そこから進んで行く光波がお互いに干 渉し合い、その結果像を結ぶと考えてよい。対物 レンズがゾーンプレートの場合は、各スペクトル の位置は回折格子の回折次数、ゾーンプレートの 回折次数及びアンジュレータ光の高調波の次数に よって決まる。図3-4は、一次元透過回折格子 を物体としゾーンプレートを対物レンズとする光 学系にアンジュレータ光のn次光が入射したとき の光線(あるいは、波面の法線)の経路を表わし ている。ここでは、軸外しダイアフラムの効果を 考慮するために、光線は光軸に平行に距離Rだけ 離れて入射するとしている。n次光の光線は、ま ず回折格子のℓ次回折によってP<sub>1</sub>に向かう方向 に向きを変える。次に, ゾーンプレートのm次回 折によってS<sub>1mn</sub>に向かう方向にさらに向きを変 える。最後に、結像面と交わりその交点がQ<sub>1mm</sub> である。回折格子の格子定数dがアンジュレータ 光の1次光の波長 $\lambda_1$ よりも十分大きいならば。 P<sub>1</sub>mのx座標x<sub>1</sub>mは

$$\mathbf{x}_{lm} = \frac{\ell \mathbf{a} \lambda_1}{\mathbf{n} \mathbf{d}} \qquad 3 - 12$$

で与えられる。S<sub>1mn</sub>のx座標, すなわち距離 D<sub>1m</sub>は

$$D_{lm} = \frac{\ell \lambda_n f_{mn}}{d} = \frac{\ell r_1^2}{m d} \qquad 3 - 13$$

で与えられる。この距離は波長によらない。光線 は 2 点 P<sub>1m</sub>,S<sub>1mm</sub>を通るので、 3 次元空間の直線 の方程式から Q<sub>1mm</sub>のX,Y座標は次式で表わされ る。

$$X_{lmn} = \frac{m}{n} \frac{\lambda_{1}}{r_{1}^{2}} b \left(\frac{\ell}{m} \frac{r_{1}^{2}}{d} - \frac{\ell}{n} \frac{a \lambda_{1}}{d}\right)$$
$$+ \frac{\ell}{n} \frac{a \lambda_{1}}{d}$$
$$3 - 14$$

$$Y_{lmn} = -\frac{m}{n} - \frac{\lambda_{l}}{r_{l}^{2}} b R + R$$

この2式からλ」を消去すれば

$$X_{lm} = -\frac{\ell}{m} \frac{|\mathbf{r}_{\perp}|^2}{d} \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \{ \frac{Y_{lm}}{R} + \frac{1}{2} \\ (\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} - 1) \}^2 + \frac{1}{4} \frac{\ell}{\mathbf{m}} \frac{|\mathbf{r}_{\perp}|^2}{d} \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} (1 + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}})^2$$

を得る。この方程式はどの光線も次数 $\ell$ ,m及び nで決まる放物線上に現われることを意味している。また,mは正負の奇数であり、もし回折格子の振幅透過率が矩形関数ならば $\ell$ も正負の奇数と



Fig. 3 – 5 Experimental set up for the image formation by a zone plate with the undulator radiation. The outer area of a large zone plate was employed as a transmission grating.

310

なることに注意しておく必要がある。

#### 3-2.実験

3-1の解析結果を確かめるために行った実験 について簡単に述べることにする。実験光学系を 図3-5に示す。放射光実験施設のアンジュレー タ光とビームライン(BL2B)の性能については, 他の文献を参照されたい18.19)。アンジュレータ 光の1次光の波長は26.6Åに固定して実験を行っ た。ゾーンプレートには軟X線顕微鏡で対物ゾー ンプレートとして用いているものを代用した。そ の最内半径 r」は5.0 µm, ゾーン数Nは100である ので, 主焦点距離f+11は9.40mm, 直径は100 µm である。透過型回折格子には、軟X線顕微鏡で集 光ゾーンプレートに用いているゾーンプレート (直径1mm)の外周部分を利用した。この領域で の平均格子定数は0.72µmである。軸外しダイア フラムには直径20μmのピンホールを用いた。図 3-5において、回折格子、ゾーンプレート及び フィルムの位置関係はf+1」が結像条件を満たす配 置になっており、その主倍率M<sub>+11</sub>は195である。

図3 - 6 - a)は全ての光学素子を光軸上に置い たときの(on axis)結像面内の回折スポットの様 子を示している。このとき、ある一つの回折ス ポットが次数ℓ,m,nのどのような組合せに由来 するものなのかを識別することはできない。図 **b**)はピンホールを30 µ m軸外しした時の回折ス ポットを,図c)は、3-14式から求められる図 b)に対応する回折スポットの配列を示している。 ビームラインの平面偏向ミラーの臨界波長は約5 Åなので,アンジュレータ光の高調波次数nは5 次まで図示した。+1+11というのは、回折格子 の回折次数ℓが+1, ゾーンプレートの回折次数 mが+1, アンジュレータ光の高調波次数nが1 であることを示している。点線は3-15式から決 まるいくつかの放物線を表わしている。図c)の下 側中央部分に主実像(+1+11 real image)が得ら れていることがわかる。アンジュレータ光には連

続光成分が存在するので,隣合う回折スポットは 完全には分離されていない。ゾーンプレートの透 明部分と不透明部分の面積の比が完全に1:1で ないときには偶数次回折も生じる。図b)におい





Fig. 3 - 6 Arrangement of the diffraction spots in the image plane.

- (a) All optical elements were set on an optical axis.
- (b) Off-axis diaphragm is inserted. Arrows indicate examples of the forbidden diffraction spots.
- (c) Result of eq.3-14. The size of circles corresponds to the magnification of the diffraction spots in the image plane. Dotted lines represent several parabolic curves determined by eq. 3-15.

311

て矢印で示したスポットは、この偶数次の作用の ためと考えられる。また、回折スポットの強度と 形が左右間で多少異なるのは、用いた回折格子が 曲率を持っているためである。3-1で解析した 結果と実験結果が非常に良く一致していることが わかる。

# 4.ゾーンプレートを用いた軟X線顕微 鏡の現状

ゾーンプレートは効率が低いので,現在稼働中 の軟X線顕微鏡は放射光を利用する例が多い。そ れらは結像型と走査型に大別できる。結像型は、 ゾーンプレートを結像素子として用いるもので, 直接に試料の拡大像が得られることや実時間観察 が可能などの長所を持っている。走査型は、ゾー ンプレートを集光素子に用いて微小スポットを作 り、そのスポットに対して試料を機械的に二次元 走査し画像化するものである。得られる画像がデ ジタル像なので定量評価が容易である、試料の放 射線損傷を最小に抑えられる,検出器に位置分解 能が必要でないなどの長所がある。どちらの場合 も、空間分解能を決めるのは入射光が単色である ならば2-15式に示したようにゾーンプレートの 最外輪帯幅である。また、得られる像は試料の軟 X線透過像、すなわち吸収率の空間分布である。

結像型顕微鏡では白色入射放射光を分光するた めに、口径の大きい集光ゾーンプレートとピン ホールからなる直線型分光器が用いられることが 多い。この分光器の原理は第2節で述べてあり、 その波長分解能は2-21式で与えられる。顕微鏡 全体の基本的な光学系を図4-1に示す。ピン ホールが絞りの役割をし、その直後に置かれた試 料の軟X線透過像を対物ゾーンプレートを用いて 拡大結像する。ゾーンプレートでは入射光の半分 は回折せずにそのまま直進するので、ピンホール は集光ゾーンプレートの直進光が結像領域でのノ イズにならないように遮蔽する働きもする。また、 集光ゾーンプレートの中心部にはX線ストッパー を設け、結像領域に対物ゾーンプレートの0次回 折光が及ばないようにしている。

ゲッチンゲン大学のグループは偏向電磁石から の軌道放射光を光源に用いた軟X線顕微鏡をBES SYに建設した<sup>9)</sup>。彼らは,波長45Å,拡大率 250~350倍程度,露光時間10~30秒で,約500 Åの分解能で乾湿両状態の試料の拡大像を得 ている<sup>20)</sup>。また,彼らは金と銀の2種類の位 相板を用いた位相差顕微鏡を開発し,同一の 生体試料について振幅コントラストと位相コ ントラストの両方の拡大像を撮影している<sup>21)</sup>。 さらに,プラズマX線源を用いた実験室サイズ の軟X線顕微鏡を開発している<sup>22)</sup>。この顕微 鏡では,光源の強度を補うために,集光及び

4-1.結像型軟X線顕微鏡





対物ゾーンプレートにゲルマニウムを位相体 とした位相ゾーンプレートを利用している。

我々のグループは、NTTの開発したタンタル製 ゾーンプレート<sup>12)</sup>を用いて、高エネルギー物理 学研究所放射光実験施設の軟X線アンジュレータ ビームラインに軟X線顕微鏡を開発した<sup>23)</sup>。採 用した光学系は基本的に図4-1に示したものと 同等のものである。表1に2枚のゾーンプレート の数値パラメータを示す。この光学系は、開発の 第一ステップとして理論空間分解能を3000Åに設

	集光ZP	対物ZP
最内半径 r, (µm)	15, 8	5. 0
ゾーン数N	1000	100
直径D (µm)	1000	100
最外輪帯幅 δ r 、 (μm)	0, 25	0, 25
X線吸収体の厚さ(µm)	0.6	0.5
25人での焦点距離(mm)	100.0	10.0



Fig. 4 - 2 A back view of a soft x-ray microscope operating at the undulator beamline BL2B of the Photon Factory. A: condenser chamber, B: object chamber, C: photo-diode chamber, D: camera chamber, E: optical bench with high precision linear translator.

定しており、入射光を効率よく利用するために2 枚のゾーンプレートについてお互いの取り込み角 度が等しくなる工夫をしている。また、集光ゾー ンプレートの光源に対する取り込み角度がアン ジュレータ光の固有角度拡がりとほぼ等しくなる ように設計されている。図4-2に開発した軟X 線顕微鏡装置の写真を示す。この写真は装置の後 ろ側から撮影したもので、ビームラインの上流側 から集光ゾーンプレート用(図中A), ピンホー ル・試料・対物ゾーンプレート用(B),強度モ ニター用(C),カメラ用チェンバー(D)が精密一 次元駆動機構を備えた光学ベンチ(E)上に配置さ れている。ゾーンプレートは入射光の波長によっ て焦点距離が異なるので、この駆動機構を用いて 集光ゾーンプレートを光軸に沿って走査すること によって波長選択ができる。試料と対物ゾーンプ レートは三次元マニピュレータを用いて調整する ようになっている。基礎実験によって性能として MTF(modulation transfer function)を空間周 波数域1/2.0~1/0.3µm」の範囲で測定し、解 像限界が約1/0.3µm」であることを確かめた。 また、乾燥状態の赤血球と珪藻土の拡大像を波長 26.6A, 拡大率195倍, 露光時間約2秒で得ている。 図4-3に赤血球の顕微鏡像を示す。

#### 4-2.走查型軟X線顕微鏡

回折限界のスポットサイズを実現するためには、 ゾーンプレートに限らずどの光学素子の場合にお いてもコヒーレントに照明する必要がある。軟X 線領域にはコヒーレントな光源は今のところ存在 しないので、空間コヒーレンスはコリメーション によって、時間コヒーレンスは分光器によって得 ることになる。走査型顕微鏡の光学系の概念を図 4-4に示す。時間コヒーレンスの方はゾーンプ レートのゾーン数をNとした場合、1次回折集光 を用いるならば

$$\lambda / \Delta \lambda \ge N$$
 4 - 1

程度が必要である(2-18式参照)。空間コヒーレ ンスは、光源の大きさをS,波長をλ、入射スリッ トが光源に対して張る立体角をΩとしたとき

 $S \Omega \leq \lambda^2$  4 - 2

が満たされれば保証される24)。

ニューヨーク州立大学とブルックヘブン研究所 のグループは、10周期のアンジュレータを光源と した走査型軟X線顕微鏡を開発し、分解能750Å で未処理の試料(チモゲン粒子)の波長32Åによ る顕微鏡像を得ている<sup>25)</sup>。光源点から15m後方 の直径300 µ mのピンホールによって入射光をコ



Fig. 4 - 3 Magnified image of a red blood cell. The wavelength used, the optical maginification and the exposure time were 26 · 6Å, 195 and 2sec, respectively.

リメートし, 8-mトロイダルグレーティング分 光器を用いている。256×256の画素数の透過像を 得るのに,通常の運転条件下で約4~5分である。 また、35周期のアンジュレータを用いた新型の顕 微鏡を開発中である200。一方,キングスカレッ ジとダレスベリーのグループも、10周期のアン ジュレータを光源に用いた軟X線顕微鏡を開発し, 波長33Åの軟X線を用いて固定処理したうさぎの 筋肉の顕微鏡像を約800Åの分解能で得ている<sup>27)</sup>。 画素数は128×128で集積時間は約30分である。両 方の顕微鏡とも試料の走査にはピエゾ素子を用い、 検出器には比例係数管を用いている。走査型の場 合,分光器の出口スリットは真空中に置くが,真 空チャンバーの後端に窒化シリコンの薄膜を設け て、そこから後ろの構成要素は全て大気中に置い ている。従って, 試料の取扱が比較的容易であり, 大気圧の条件が簡単に実現できるという利点があ る。

# 5. まとめ

ゾーンプレートは一般にはレンズの作用をする 光学素子として知られているが、その結像(ある いは集光)作用が各輪帯を通過する際の回折光の 干渉効果によるものであるという本質に立ち帰る ことによって、その複雑な像形成を理解すること ができる。集光素子として利用する場合には比較 的取扱が容易であるが、有限な面積を直接に拡大 ・結像する場合には不用な回折光の挙動に十分注 意して光学系を設計する必要がある。

軟X線顕微鏡の開発とその性能の向上を図ると



Fig. 4 - 4 The conception of a scanning soft x-ray microscope.

いう観点からみれば,ゾーンプレートは現在のと ころ最も重要な素子である。超微細加工技術等の 発達が日進月歩であるという今日の状況からすれ ば,近い将来生物試料の観察に有効であろうと言 われている100Åオーダーの空間分解能が達成さ れる可能性は大きい。従って,顕微鏡の性能とし てはハードよりである空間分解能の追求だけでは なく,よりソフトな面での性能,例えば,円偏向 軟X線顕微鏡による生物の螺旋構造の研究への応 用など,の充実を図るべき時期に来ているのでは ないかと考える。

#### 謝 辞

本研究の主要構成要素であるゾーンプレートは NTT・LSI研究所の覚知正美氏に製作していた だきました。筑波大学物理工学系の藤原史郎教授 には,研究全般、特にゾーンプレートの光学特性 について有意義な御助言をいただきました。本研 究を遂行するにあたって,安藤正海教授,前沢秀 樹教授をはじめとする高エネルギー物理学研究所 放射光実験施設のスタッフの方々に御援助をいた だきました。ここに記して,深く感謝の意を表し ます。

# 文 献

 最近のX線顕微法に関する研究は、国際会議 「X-Ray Microscopy」のプロシーディングスと して出版されている。X-Ray Microscopy, ed. by G. Schmahl and D. Rudolph(Springer, Berlin 1984); X-Ray Microscopy-Instrumen- tation and Biological Applications, ed. by P. C. Chen and G. J. Jan(Springer, Berlin 1987); X-Ray Microscopy II, ed. by D. Sayre M, Howells, J. Kirz and H. Rarback (Springer, Berlin 1988); X-Ray Microscopy in Biology and Medicine, ed. by K.Shinihara, K. Yada, H. Kihara, T. Saito(Jap. Sci. Soc. Press, Tokyo/Springer-Verlag, Berlin 1990)

- 2) 辻内順平:光学概論Ⅱ(朝倉書店, 1985) P.109
- 3) O.E.Myers, Jr.: Am. J. Phys. 19 (1951) 359.
- 4) A. Boivin: J. Opt. Soc. Am. 42 (1952) 60.
- 5) D. J. Stigliani, Jr., R. Mittra and R. G.
   Semonin: J. Opt. Soc. Am. 57 (1967) 610
- 6) 久保田広:波動光学(岩波書店, 1974) P.321
- 7) A. G. Michette: Optical Systems for Soft X Rays(Plenum Press, New York 1986) p.177
- 8) B. Niemann, D. Rudolph and G. Schmahl:Opt. Commun. 12 (1974) 160.
- 9) B. Niemann, D. Rudolph and G. Schmahl: Nucl. Instr. Meth. 208 (1983) 367.
- Y. Vladimirsky, D.P. Kern, T. H. P. Chang, D. Attwood, H. Ade, J. Kirz, I. McNulty, H. Rarback, D. Shu: J. Vac. Sci. Technol.**B6** (1988) 311.
- 11) P. Unger, V. Bögli, H. Beneking, B. Niemann
  and P.Guttmann: J. Vac. Sci. Technol. B6 (1988) 323.
- M. Sekimoto, A. Ozawa, T. Ohkobo, H. Yoshihara, M. Kakuchi and T. Tamamura: in X-Ray Microscopy II, edited by D. Sayre, M. Howells, J.Kirz and H.Rarback(Springer, Berlin, 1988) p. 178., M. Kakuchi, H. Yoshihara, T. Tamamura, H. Maezawa, Y. Kagoshima and M. Ando: J. Vac. Sci. Technol. B6 (1988) 2167.
- 13) C. J. Buckley, M. T.Browne and P.Charalambous: in SPIE proceedings 537 (1985) p.213
- 14) C. J. Buckley, M. T. Browne, R. E. Burge,
  P. Charalambous, K. Ogawa and T. Takeyoshi: in X-Ray Microscopy II, edited by D.Sayre,
  M.Howells, J.Kirz and H.Rarback(Springer, Berlin, 1988) p.88.
- 15) Y. Kagoshima, S. Aoki, M. Kakuchi, H. Maezawa and M. Ando: Jpn. J. Appl. Phys. 29 (1990) L172

- M. Born and E.Wolf: Principles of Optics, 6th ed. (Pergamon Press, Oxford 1986) p.420
- 17) Photon Factory Activity Report #4 (1986) 79.
- H. Maezawa, Y. Suzuki, H. Kitamura and T. Sasaki: Appl. Opt.25 (1986) 3260.
- H. Maezawa, A. Toyoshima, Y. Kagoshima,
   K. Mori and T. Ishikawa: Rev. Sci. Instrum.
   60 (1989) 1889.
- 20) B. Niemann, D. Rudolph and G. Schmahl: Nucl. Instr. Meth. A246 (1986) 675.
- G. Schmahl, D. Rudolph and P. Guttmann: in X-Ray Microscopy II, ed. by D. Sayre, M.Howells, J.Kirz and H.Rarback(Springer, Berlin 1988) p.228.
- B. Niemann, D. Rudolph, G. Schmahl, M. Diehl, J. Thieme, W. Meyer-Ilse, W. Neff, R. Holz, R. Lebert, F. Richter and G. Heiziger: Optik 84 (1990) 35.
- 23) Y. Kagoshima, S. Aoki, M. Kakuchi, M. Sekimoto, H. Maezawa, K. Hyodo and M.

Ando: Rev. Sci. Instrum.60 (1989) 2448.

- A. M. Kondratenko and A. N. Skrinsky: Opt. Spectrosc.42 (1977) 189.
- H. Rarback, D. Shu, S. C. Feng, H. Ade, J. Kirz, I. McNulty, D.P. Kern, T. H.P. Chang, Y. Vladimirsky, N. Iskander, D. Attwood, K. McQuaid and S. Rothman: Rev. Sci. Instrum. 59 (1988) 52.
- 26) C. Buckley, H. Rarback, R. Alforque, D.Shu, H. Ade, S. Hellman, N. Iskander, J. Kirz, S. Lindaas, I. Mcnulty, M.Oversluizen, D. Attwood, R. DiGennaro, M. Howells, S. Jacobsen, Y. Vladimirsky, S. Rothman, D. Kern and D. Sayre: Rev. Sci. Instrum. 60 (1989) 2444.
- 27) G. R. Morrison, S.Bridgwater, M.T. Browne, R. E. Burge, R.C. Cave, P. S.Charalambous, G. F. Foster, A. R. Hare, A. G. Michette, D. Morries, T. Taguchi and P. J.Duke: Rev. Sci. Instrum. 60 (1989) 2464.

# もってい

ゾーンプレート

光学的な回折現象を利用した結像素子。X線に対し て透明・不透明な同心円状の輪帯からなる。光学の大 家であるフレネルが、光の回折現象を説明するために 用いた球面波の位相区分(フレネル帯)と原理的に同 じであることから、フレネルゾーンプレートとも呼ば れている。 輪帯の幾何学的な大きさは、使用する波長と必要と する焦点距離によって決まる。輪帯の最外周最小線幅 で決まる解像力を持つので、軟X線領域での顕微鏡用 対物レンズとして利用されることが多い。現在、500A 前後の解像力を持つ素子が試作されている。利用波長 域は20~数100Aである。